

Warszawa, 03.04.2024 r.

L. dz.: DN/Dokt.- 417/2024

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia **15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)** o godz. **12:00** w sali seminaryjnej Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Sokołowska 29/37, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Natalii Fiuczek

Temat rozprawy: **„Mechanizm trawienia elektrochemicznego GaN oraz jego zastosowanie w inżynierii urządzeń optoelektronicznych”**

Promotor: prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski (*IWC PAN*)

Promotor pomocniczy: dr inż. Marta Sawicka (*IWC PAN*)

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Sadowski (*Politechnika Gdańska*)

prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz (*Instytut Fizyki PAN*)

dr hab. Jan Suffczyński (*Uniwersytet Warszawski*)

Rozprawa wyłożona jest do wglądu zainteresowanych w sekretariacie Instytutu Wysokich Ciśnień PAN. Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie [BIP IWC PAN](#).

Link do uczestnictwa w obronie na platformie Zoom (wymagana wcześniejsza rejestracja):

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsduCsrzggEtLjH-J_IvaUatR6JwRaLGe7

prof. dr hab. Michał Boćkowski
Dyrektor IWC PAN

/podpisano elektronicznie/